



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

ANEXO XXI: CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 2ª CHAMADA

ELETROMECCÂNICA – CAMPUS TAGUATINGA

EDITAL Nº 16/RIFB, DE 30 DE ABRIL DE 2018

SELEÇÃO 2018/2

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES PRESENCIAIS

Campus Taguatinga		
TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ELETROMECCÂNICA - AMPLA CONCORRÊNCIA – AC		
Colocação	NOME	Situação
30	LEANDRO DE MELLO RABELLO FERREIRA	Convocado para matrícula
36	BRUNO PEREIRA GONÇALVES	Convocado para matrícula
54	KLÉBER DANNE LARANJEIRA DOS SANTOS	Convocado para matrícula
74	GENILDO VILAR DE MEDEIROS	Convocado para matrícula
78	SAULO VIEIRA DE JESUS	Convocado para matrícula
91	CLEBER GONTIJO	Convocado para matrícula
104	GEOVAN TIMOTEO DE SOUZA FERNANDES	Convocado para matrícula
105	MESSIAS RODRIGUES DE MELO	Convocado para matrícula
116	PEDRO BONFIM DE CARVALHO	Convocado para



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

		matrícula
121	EMANOEL RAIMUNDO JARDIM DE ARAUJO	Convocado para matrícula
124	ANFRISIO FERREIRA	Convocado para matrícula
162	NAILTON JOSE ALVES DE MENEZES BENTO	Convocado para matrícula
187	ALISSON SCOTTE GONÇALVES CONCEIÇÃO	Convocado para matrícula
191	BRUNO DE JESUS BARROS MACHADO	Convocado para matrícula
198	VINÍCIUS DA SILVA GOMES	Convocado para matrícula
208	SAMUEL PALMA VELOSO	Convocado para matrícula
248	ALBERTO SALVADOR	Convocado para matrícula

Brasília, 03 de julho de 2018.

Original Assinado

CAROLINA GONÇALVES DE SOUZA

Coordenadora de Acesso e Ingresso

Portaria nº 3291, de 29/12/2017.